

Zubehör



Abbildung: IMS-EX43(73)QS



Abbildung: IMS-MDW1

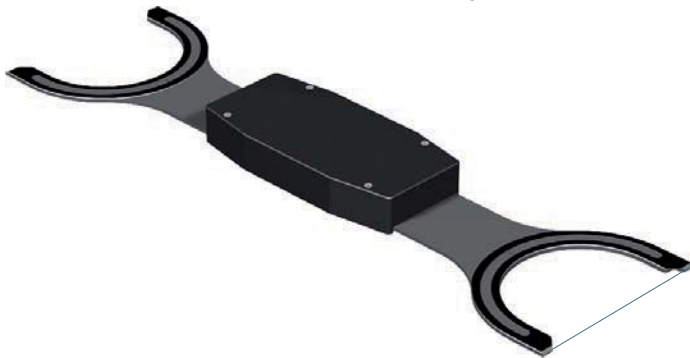


Abbildung: Through Beam Sensor



Abbildung: Flip Modul



Abbildung: Handterminal IHT für Standard-Controller



Abbildung: Teach Pendant für Advanced-Controller

Wafer Mapping Sensoren IMS

IMS-EX43(73)QS

- Lichtquelle Laser oder LED
- Messdistanz 38 / 56 mm (1,5" / 2,2")
- Sensor flexibel konfigurierbar

IMS-MDW1

- Lichtquelle LED
- Messdistanz 45 mm (1,75")
- PNP / NPN umschaltbar

Through Beam Sensor

- optionaler Reflexionssensor
- in Endeffektor integriert

Flip Modul IFM-300-3

- präzises Wenden von Wafern mit hochgenauem Positionieren durch mechanische Anschläge
- universeller Endeffektor-Adapter
- Mapping Sensor
- DC-Motor mit Getriebeeinheit
- elektrische Dämpfung am Ende des Drehweges
- stufenlos variable Geschwindigkeiten

Handterminal für Standard-Controller

- optimale Unterstützung beim Teachen eines isel-Wafer-Handlers
- isel-Wafer-Handler-optimiertes Tastaturlayout
- Terminalfunktion
- Teachfunktion
- Diagnosefunktion
- RS-485
- Not-Aus-Knopf

Teach Pendant für Advanced-Controller

- optimale Unterstützung beim Einrichten eines isel-Waferhandlers mit Advanced Controller
- graphische Bedienoberfläche auf einem 6,5" VGA Farbdisplay
- ergonomischer Multigriff zum ermüdungsfreien Arbeiten
- Handrad für Joggingbetrieb
- Zustimmungstaster, Schlüsselschalter und Stopp-Taster für sicheren Handbetrieb (erfüllt EN ISO 13850)